

Judul:

Ion beam assisted film growth

Pengarang/Penulis:

Subjek:

Thin films, Multilayered; Ion bombardment; Sputtering (physics);
Semiconductor films

Nomor Panggil:

530.41 ION

Penerbitan:

Elsevier

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)